

中国科学院半导体研究所文件

半发建字〔2021〕1号

中国科学院半导体研究所关于印发《中国科学院半导体研究所外来人员使用半导体所实验设备设施安全管理办法》的通知

所属各部门：

现将《中国科学院半导体研究所外来人员使用半导体所实验设备设施安全管理办法》印发给你们，请遵照执行。

中国科学院半导体研究所

2021年5月10日



中国科学院半导体研究所外来人员使用半导体所实验设备设施安全管理办法

第一条 研究所实验设备设施属于国有资产，为规范和加强外来人员使用我所实验设备设施的安全管理，提高实验设备设施的使用效益，根据国家、中科院有关安全规定，制定本办法。

第二条 本办法所称外来人员指与所属各实验室、研究组因工作联系、项目合作、院地合作、联合培养等原因需要进入研究所工作区的其它单位人员。

第三条 所属各实验室、研究组接待、接收外来人员使用半导体所实验设备设施需遵守本办法。

第四条 研究所实验设备设施的直接责任人包括：实验室研究平台的负责人、研究组负责人、或者能决定该设备设施对外开放的责任人。

第五条 研究所实验设备设施的直接责任人是本部门/研究组实验设备设施安全管理第一责任人。实验设备设施放置地点（所在房间）责任人为该实验设备设施具体安全管理责任人。

第六条 实验设备设施的安全管理按照“安全第一，预防为主”和“谁主管，谁负责”的原则，直接责任人须认真贯彻落实国家、中科院、半导体所有关安全法规，落实实验室各项安全防范措施，制定事故应急预案，对使用半导体所实验设备设施的相关外来人员进行安全培训和安全教育。

第七条 外来人员使用半导体所实验设备设施，需执行以下流

程:

- (1) 向所在实验室/研究组提交《外来人员使用半导体所实验设备设施申请表》(附件1), 经有关责任人和职能部门审批;
- (2) 经批准后, 由所在实验室/研究组对外来人员进行上岗前安全培训, 填写《外来人员使用半导体所实验设备设施安全培训记录表》(附件2), 一式二份, 报送有关部门;
- (3) 安全培训合格后, 实验室/研究组与外来人员签订《外来人员使用半导体所实验设备设施责任书》(附件3)。
- (4) 责任书签订后, 实验室/研究组方可允许外来人员使用研究所实验设备设施。

第八条 外来人员在研究所使用实验设备设施期间, 为方便工作, 可以向职能部门申请办理门禁卡。门禁卡有效期限原则上不超过一个月, 最多三个月。

第九条 实验设备设施的直接责任人违反本办法规定, 不履行规定程序接待、接收外来人员进入工作区使用实验设备设施的, 一经发现或造成严重后果的, 研究所将追究直接责任人的责任, 并视情况扣除直接责任人一定的绩效额度。

第十条 实验设备设施的所内使用人员不履行本办法的审批程序, 直接接待、接收外来人员进入工作区使用实验设备设施的,

一经发现或造成严重后果的，研究所将追究直接责任人和所内使用人员的责任，并视情况扣除直接责任人和所内使用人员一定的绩效额度。

第十一条 外来人员在研究所使用实验设备设施期间，违反设备设施操作规程造成事故的，事故处置过程中所产生的与研究所相关的费用由该设备设施直接责任人及其课题组承担。

第十二条 本办法由基建园区处、科研处负责解释，自发布之日起执行。

抄送：

中国科学院半导体研究所办公室

2021年6月10日印发

附件 1

外来人员使用半导体所实验设备设施申请表

外来人员姓名		性 别	☐ 男 ☐ 女	来自单位	
身份证号	□□□□□□□□□□□□□□□□				
所内申请实验室/研究组				合作类别	☐ 工作联系 ☐ 项目合作 ☐ 院地合作 ☐ 联合培养 ☐ 其它_____
申请使用半导体所实验设备设施具体内容	序号	实验设备实施名称	所在位置		使用时长
	1				年 月 日— 年 月 日
	2				年 月 日— 年 月 日
	3				年 月 日— 年 月 日
实验室/研究组申请意见	拟申请以上外来人员使用我室/组的实验设备设施，请审批。 直接责任人签字： 年 月 日				
科研处审核意见	☐ 同意以上外来人员使用。 ☐ 不同意（原因）_____ 负责人签字： 年 月 日				

注：外来人员为多人的，需一人一表。本表一式二份，一份交科研处备案，一份实验室/研究组留存。

附件 2

外来人员使用半导体所实验设备设施安全培训记录表

培训实验室 /研究组		培训人	
培训地点		培训形式	☐ 集中授课 ☐ 交流讨论 ☐ 考试测评 ☐ 现场实操 ☐ 其它_____
培训时间	年 月 日 时 — 时		
培训主题			
培训目标			
培训主要内容概要：			
参加人员签到			
序号	姓名	序号	姓名
1		4	
2		5	
3		6	
☐ 已对外来人员使用实验设备设施进行了上岗前培训 实验室/研究组 直接责任人 签字： 实验设备设施放置地点（所在房间）责任人签字： 年 月 日			
☐ 已知悉该实验室/研究组对外来人员使用实验设备设施进行了上岗前培训，并 已备案 基建园区处负责人签字： 年 月 日			

注：本表一式二份，一份交基建园区处备案，一份实验室/研究组留存。

附件 3

外来人员使用半导体所实验设备设施责任书

甲方：中国科学院半导体研究所

乙方：_____

乙方所属单位：_____

研究所实验设备设施属于国有资产，为规范和加强外来人员使用我所实验设备设施的安全管理，提高实验设备设施的使用效益，根据国家、中科院有关安全规定，中国科学院半导体研究所与乙方签订本责任书。

一、甲方责任与义务

1. 根据双方工作安排，接收乙方在半导体所工作区内使用实验设备设施；
2. 对乙方进行上岗前业务培训和安全教育；
3. 为乙方提供安全的工作环境和条件；
4. 尽可能为乙方开展实验提供必要的帮助；
5. 因管理不当，甲方未履行职责义务，应承担相应的责任。

二、乙方责任与义务

1. 乙方保证严格遵守国家、中国科学院、半导体研究所的各项规定；
2. 乙方对在半导体所使用实验设备设施期间，产生的研究方案、计划进度、技术指标、技术资料、技术水平、经费情况、试验报告、测试结果和形成的成果等信息，未经允许，不得向第三方泄露。
3. 实验结束时，乙方离开半导体所，须将所有技术文件、资料等交回实验设备实施所在的实验室/研究组，履行交接程序。

三、本责任书一式三份，基建园区处、实验室/研究组、乙方各执一份。

甲方直接责任人（签字）

乙方（签字）

甲方基建园区处负责人（签字）

年 月 日

年 月 日